

課題番号：1407048R

BL番号：09A

(様式第5号)

：ダイヤモンド・バルク単結晶及び酸化ガリウム・バルク単結晶
のX線トポグラフィー測定

X-ray Topography Measurement of Diamond Bulk Single Crystal and Ga₂O₃ Bulk
Single Crystal

嘉数 誠¹・村上 竜一¹・柘谷聡士¹・植松卓巳¹・古賀優太¹

Makoto Kasu, Ryuichi Murakami, Satoshi Masuya, Takumi Uematsu, Yuta Koga

1 佐賀大学大学院工学系研究科

1 Graduate School of Engineering, Saga University

- ※1 先端創生利用（長期タイプ、長期トライアルユース、長期産学連携ユース）課題は、実施課題名の末尾に期を表す（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を追記してください。
- ※2 利用情報の開示が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後二年以内に研究成果公開（論文（査読付）の発表又は研究センターの研究成果公報で公表）が必要です。（トライアルユース、及び産学連携ユースを除く）

1. 概要（注：結論を含めて下さい）

ダイヤモンドは禁制帯幅 5.47eV のワイドギャップ半導体であり、高電圧デバイス用の新しい半導体として期待されている。ダイヤモンドは格子定数(a= 3.56 Å)の立方晶系で、高温高圧法、CVD 法により合成が可能であるが、その結晶欠陥はデバイス特性に悪影響を与えるため、問題である。そこで我々は CVD ダイヤモンドのシンクロトロン光を用いた X 線トポグラフィー観察を行い、結晶欠陥の評価を行ったので報告する。

(English)

Diamond is a widegap semiconductor with a bandgap of 5.47eV and is expected as high-efficient high-power device material. Diamond is cubic crystal with a lattice constant of a= 3.56 Å, and can be grown by high-temperature high-pressure method, and CVD method. Their crystal defects influence seriously device characteristics, and therefore we performed its X-ray topography measurements of CVD diamond single crystal, and investigated defect formation mechanism.

2. 背景と目的

私はこれまで新しい電子材料の創製とそれを生かしたデバイス応用に関する研究を行ってきた。現在は、シリコンカーバイド(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、窒化アルミニウム(AlN)、ダイヤモンド、β-Ga₂O₃等の広いバンドギャップをもつ新しい半導体の創製とそれを用いた高エネルギー効率のパワーデバイスの応用に関する研究を行っている。

環境・エネルギー問題は、今や不可避の深刻な社会問題である。エレクトロニクス、情報通信ネットワーク、電力ネットワークのエネルギー効率は、システムのハードウェアの大部分を占めるシリコン(Si)材料の固有の物性限界に到達している。それを打破するために、Siよりバンドギャップが広いSiCやGaNや、新しいワイドギャップ半導体であるダイヤモンドを用いた高効率パワーデバイスの実用化に繋げ、エネルギー問題を根本的に解決することが最大の目標である。

我々はダイヤモンドは、高周波で大電力のデバイスを作製し、優れた特性を得ている。

前回、高温高圧合成ダイヤモンド単結晶の単色でX線トポグラフィーを測定し、欠陥の構造的な関係を調べたが、今回は、CVD法で結晶成長したダイヤモンド単結晶を透過配置で測定を行い、その欠陥の生成機構を解明する。

3. 実験内容 (試料、実験方法、解析方法の説明)

CVD ダイアモンドの測定試料は高温高压法により成長したIIa型のバルク単結晶で、(001)が表面に、 $(\pm 1 \pm 10)$ が側面になるようにレーザーで切り出し、表裏面を機械研磨し平坦にしたものとその断面である(110)表面の試料、(111)表面の試料である。X線トポグラフィー測定は九州シンクローン光研究センターのビームラインBL09Aで行い、使用したX線波長は14.5keV(波長0.8552Å)で、強度の強かった(220)回折を用いX線をseed側から照射する透過配置で測定を行った。

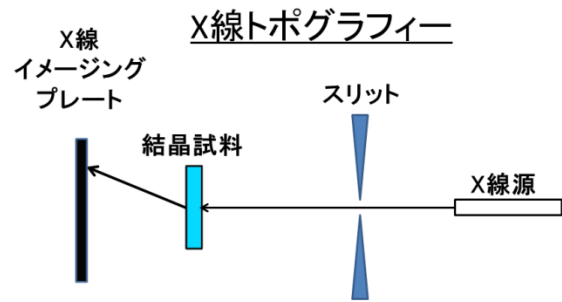


図1 X線トポグラフィー測定方法

4. 実験結果と考察

HPHTダイアモンドの試料(5.4x5.3x0.7mm³)を単色光により撮影した。試料を入射X線に対し24.4°傾けて観察したため、X線トポグラフィー像は斜めに傾いて写っている。非常に低欠陥密度の結晶であった。その中でも線欠陥が観察できた。[220]等価の面もそれぞれ撮影し、線欠陥が観察できた。(110)表面のX線トポグラフィー像を見ることでseedからの転位の状況が得られた。

5. 今後の課題

次々世代のパワー半導体として注目されるダイアモンド単結晶をシンクローン放射光を用いたX線トポグラフィーで評価を行った。(110)面サンプルでは、セクターの境界で面状の積層欠陥が観察された。今後、(001)表面、(110)表面の転位の比較を行う予定である。

6. 参考文献

[1] H. Sumiya, K. Tamasaku, Japanese Journal of Applied Physics 51 (2012) 090102.

7. 論文発表・特許 (注: 本課題に関連するこれまでの代表的な成果)

村上竜一, 角谷均, 嘉数 誠 「高温高压合成ダイアモンド単結晶のシンクローン光を用いたX線トポグラフィー観察」、平成25年春季応用物理学学会学術講演会、2013年3月27~30日、厚木。
A. Boussadi, J. Achard, A. Tallaire, M. Kasu, J. Barjon, O. Brinza, A. Gicquel “Dislocation propagation in boron-doped CVD diamond grown on engineered shape substrates”, Internatinal Conference of Diamond Related Carbon 2013 Sep2~5, Riva del Garda.

8. キーワード (注: 試料及び実験方法を特定する用語を2~3)

高温高压合成、ダイアモンド、X線トポグラフィー

9. 研究成果公開について (注: ※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文(査読付)発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください(2014年度実施課題は2016年度末が期限となります。))

長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

- ① 論文(査読付)発表の報告(印刷物の提出) (報告時期: 2014年11月)
- ② 研究成果公報の原稿提出 (提出時期: 2015年3月)